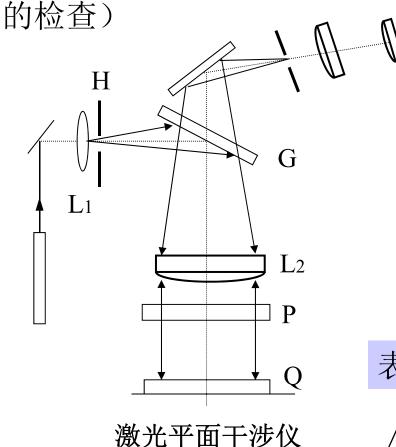
# § 12-5 典型的双光束干涉系统及其应用

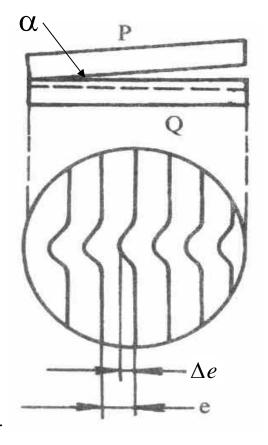
# 一、典型干涉系统

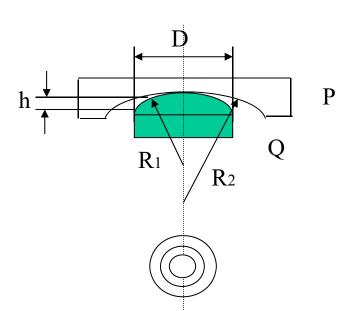
1、斐索干涉仪:等厚干涉型的干涉仪(光学零件表面质量



表面不平度

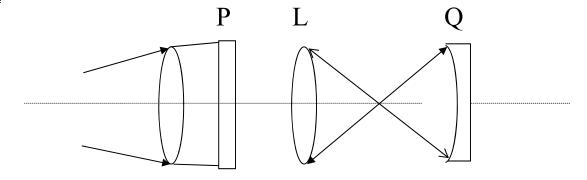
$$\Delta h = \frac{\lambda}{2n} \cdot \frac{\Delta e}{e}$$





$$h = \frac{D^2}{8} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{D^2}{8} \Delta k$$

$$N = \frac{D^2}{4\lambda} \cdot \Delta k$$



球面干涉仪

### 小结:

# 基本特点:

- (1) 属于等厚干涉
- (2) 干涉光束,一个来自标准反射面, 一个来自被测面。

### 重点掌握:

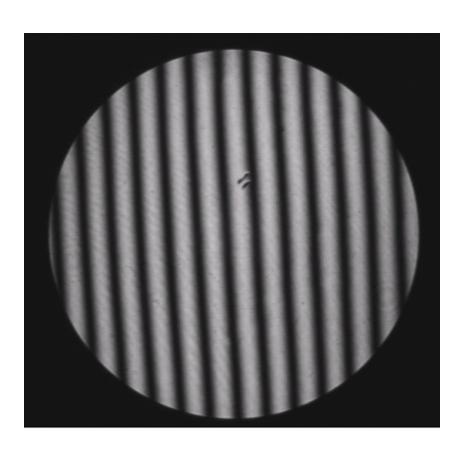
- (1) 光程差与厚度的关系。
- (2) 厚度变化与条纹弯曲方向的关系。
- (3) 干涉面间距变化与条纹移动的关系。

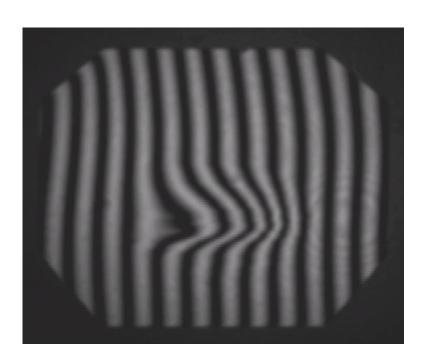
### 条纹分析:

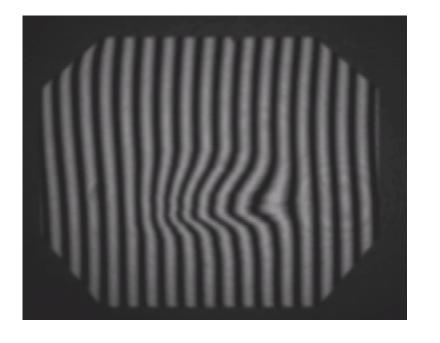
注意应用比例关系 
$$\frac{\Delta e}{e} = \frac{\Delta h}{\lambda/2n} = \frac{\delta}{2\pi}$$

# 应用:

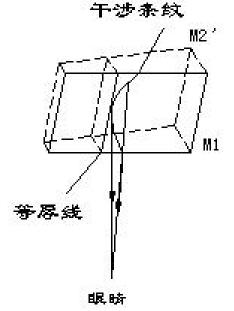
测量表面平面度、局部误差 测量平板的平行度和楔角

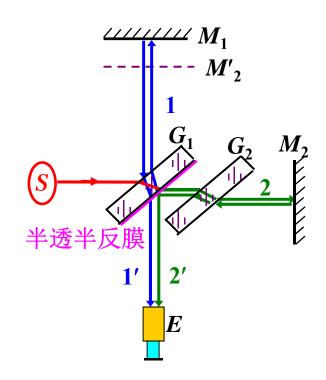


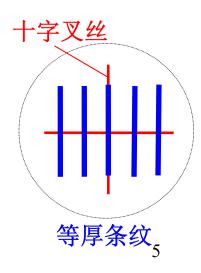


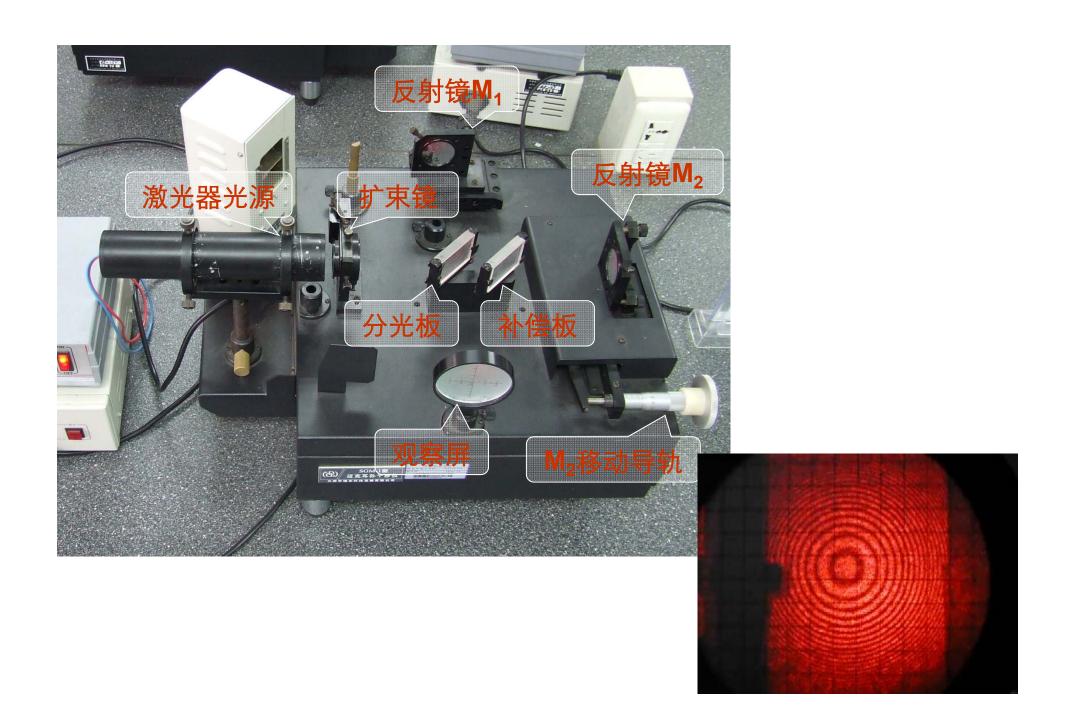


- 2、迈克尔逊干涉仪(1881)
- (一) 仪器结构、光路
- (二) 工作原理 光東1'和2'发生干涉
- 若 $M_1$ 、 $M_2$ 平行  $\Rightarrow$  等倾条纹
- 否则 ⇒混合条纹









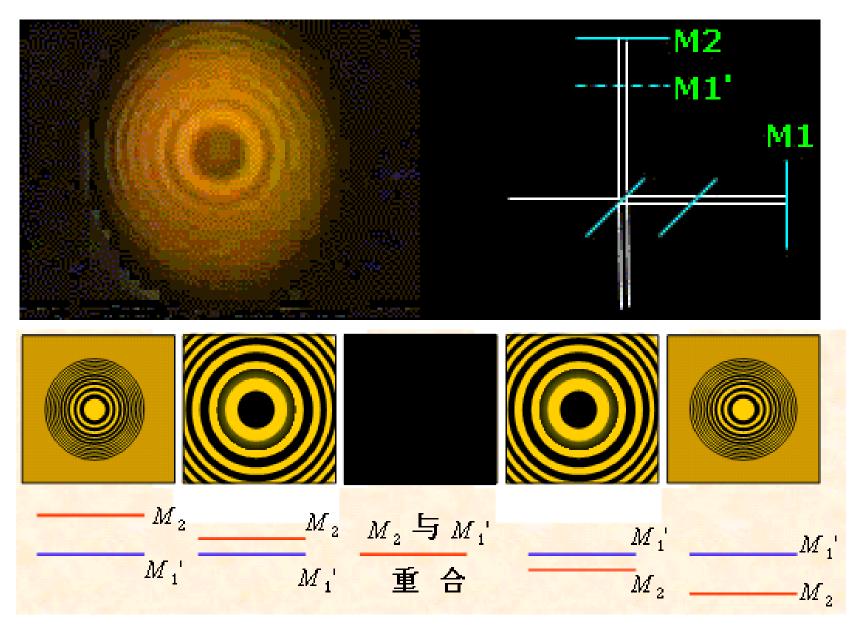
# 条纹变化

等倾干涉 h增大时,条纹外冒,变密

h减小时,条纹内缩,变疏

等厚干涉 h增大时,条纹向膜较薄的方向移动

h减小时,条纹向膜较厚的方向移动



膜的厚度d减小时,条纹内缩,中心处明暗交替。 膜的厚度d增大时,条纹外冒,中心处明暗交替。  $若M_1$ 平移 $\Delta h$ 时,干涉条移过N条,则有:

$$\Delta h = N \cdot \frac{\lambda}{2}$$
 单色光波长  $M_1$  走过的距离 视场中心移过的条纹的数目

优点:

- 1)两束相干光完全分开
- 2) 光程差可以由一个镜子的平移来改变
- 3) 可以很方便的在光路中安置被测量的样品

应用: 测波长、折射率、厚度、微小位移测量 用白光条纹作精密测量

### 3. 迈克耳逊干涉仪的应用

测量微小位移(以波长为尺度,可精确到λ/20) 测折射率.....

例:用氦氖激光器作光源 ( $\lambda$ =6328Å),迈克耳逊干涉仪中的内反射镜 $M_2$ 移动一段距离,这时数得干涉条纹移动了 79.2条,试求  $M_2$ 所移过的距离。

解:

$$d = N \frac{\lambda}{2} = 79.2 \times \frac{6328}{2} = 2.508 \times 10^5 \,\text{A}^{\circ} = 25 \,\mu\text{m}$$
.

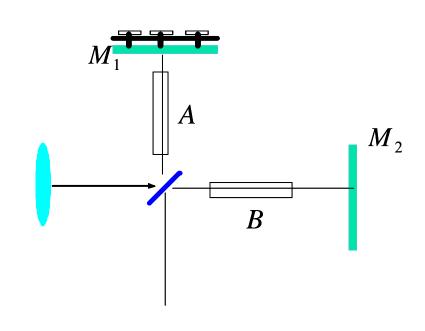
例: 在迈克耳逊干涉仪的两臂中分别引入 10 厘米长的玻璃管 A、B,其中一个抽成真空,另一个在充以一个大气压空气的过程中观察到107.2 条条纹移动,所用波长为546nm。求空气的折射率?

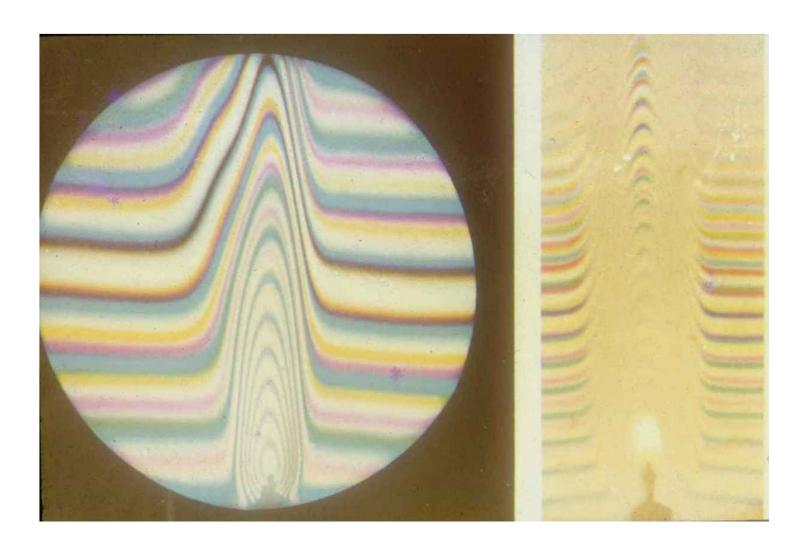
解: 设空气的折射率为 n

$$\Delta L = 2nl - 2l = 2l(n-1)$$

$$2l(n-1) = 107.2 \times \lambda$$

$$n = \frac{107.2 \times \lambda}{2l} + 1 = 1.0002927$$

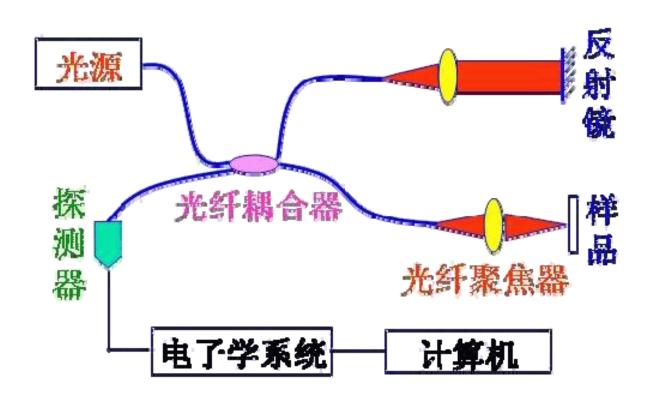




用迈克耳孙干涉仪测气流

问题 能否根据上述干涉花样描述气流的分布状况?

# 光纤化的迈克尔逊干涉仪

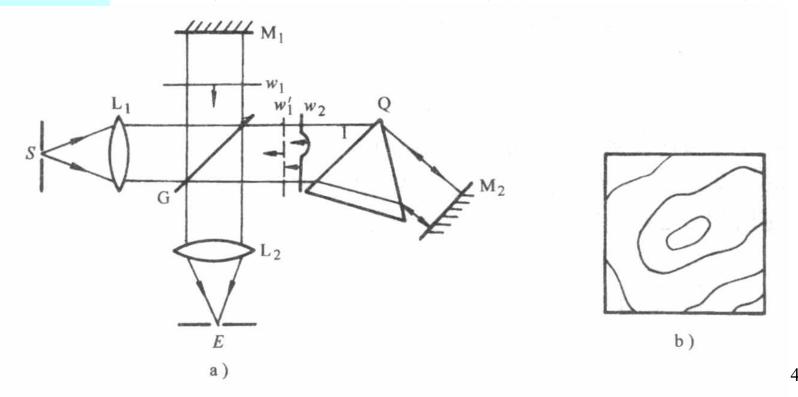


# 3、泰曼干涉仪

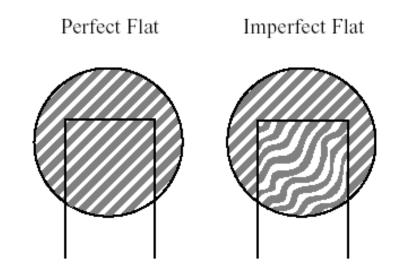
结构原理

在迈克尔逊干涉仪的一个光路中加入了被测光学器件 单色准直光照明,使产生等厚干涉条纹,用于检验光 学零件的综合质量

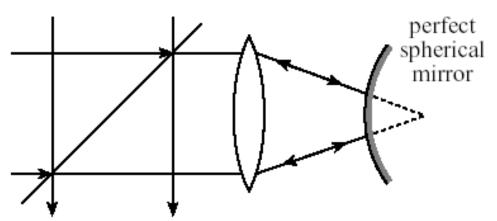
检验原理 通过研究光波波面经光学零件后的变形确定零件质量



Testing a <u>flat</u>



Testing a lens



4、马赫一曾德干涉仪

结构和光路走向如图

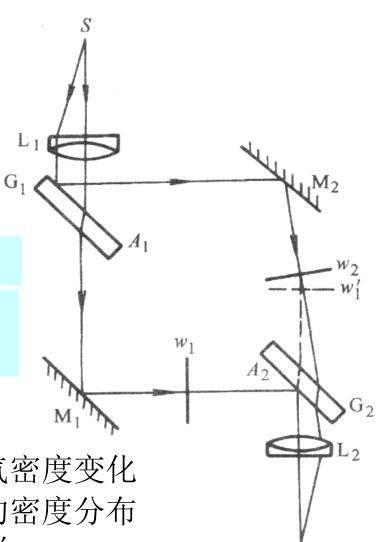
适用于研究气体密度迅速 变化的状态

利用扩展光源,条纹是定域的

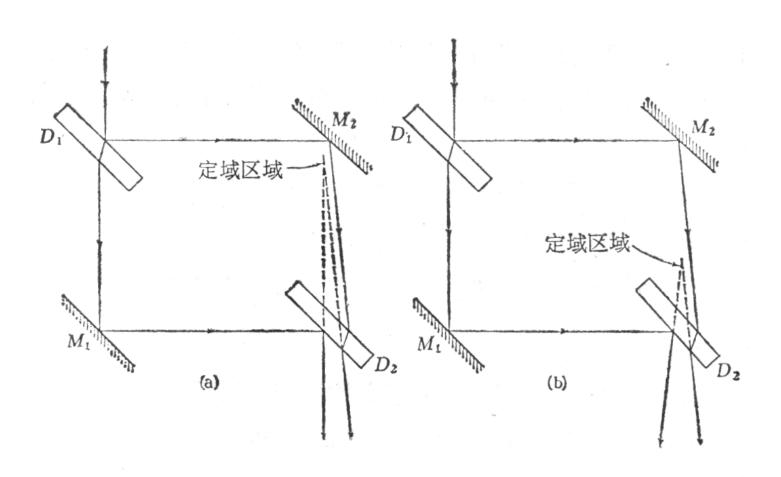
可通过调节M<sub>2</sub>和G<sub>2</sub>使条纹虚定域于M<sub>2</sub>和G<sub>2</sub>之间

# 应用:

- 1) 大型风洞中气流引起的空气密度变化
- 2) 可控热核反应中等离子区的密度分布
- 3) 光学全息, 光纤和集成光学



# 马赫一曾德干涉仪中的条纹定域



### 二、其他干涉技术

1、数字波面干涉术

目的:产生移动的干涉条纹,用光电器件探测条纹的变化。

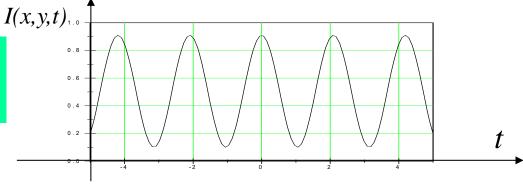
基本原理: 利用光学拍频中干涉条纹强度随时间变化的性质。

设:干涉光波频率为 $\omega$ ,参考光波为 $\omega + \Delta \omega$ 。则合成的光波:

$$E(x, y, t) = E_0(x, y) \exp\{-i[\delta(x, y) + \omega t]\} + E_r \exp\{-i[\delta_r + (\omega + \Delta \omega)t]\}$$

光强分布:  $I(x,y,t) = E_0^2(x,y) + E_r^2 + 2E_0(x,y)E_r \cos\{[\delta_r - \delta(x,y) + \Delta\omega t]\}$ 

条纹是随时间 移动的量。



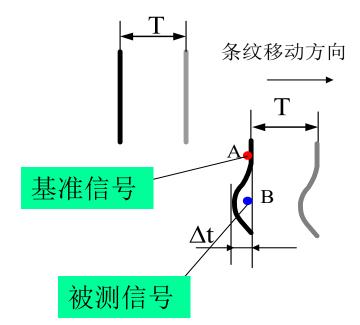
光强分布:  $I(x, y, t) = E_0^2(x, y) + E_r^2 + 2E_0(x, y)E_r \cos\{[\delta_r - \delta(x, y) + \Delta\omega t]\}$ 

条纹随时间移动,移动一个条纹间隔e的时间为T,对应为 $2\pi$ 。移动 $\Delta x$ ,所需时间为 $\Delta t$ ,对应的位相

A点的过

零时间差

 $\delta_r - \delta(x, y) = 2\pi \frac{\Delta t}{T}$ 



2、傅里叶变换光谱仪

利用傅立叶变换技术,根据干涉效应,分析光源的光谱分布

组成:

- 一台泰曼干涉仪
- 一套作傅立叶变换的电子计算机处理系统

特点:

光能的利用率高,对于分析气体的极为复杂而强度 很弱的红外光谱特别有用

光源的光谱分布与产生的干涉条纹的强度分布的关系

$$I(\Delta) = \int_{-\infty}^{\infty} 2I_0(k)(1 + \cos k \cdot \Delta)dk$$

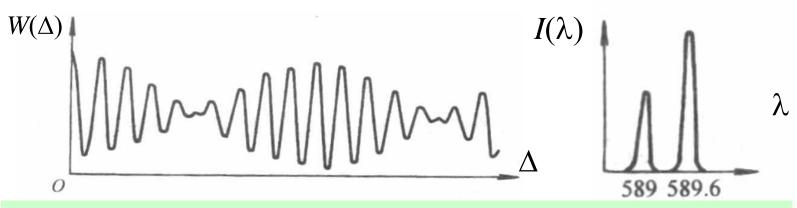
$$= \int_{-\infty}^{\infty} 2I_0(k)dk + \int_{-\infty}^{\infty} 2I_0(k)\cos(k \cdot \Delta)dk$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} 2I_0(k)dk + 2\int_{-\infty}^{\infty} I_0(k)[\exp(ik\Delta) + \exp(-ik\Delta)]dk$$

$$= \frac{1}{2}I(0) + \int_{-\infty}^{\infty} I_0(k)\exp(ik\Delta)dk$$

傅里叶变换对: 
$$W(\Delta) = \int_{-\infty}^{\infty} I_0(k) \exp(ik\Delta) dk$$
 (1) 强度函数 
$$I_0(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} W(\Delta) \exp(-ik\Delta) d\Delta$$
 (2) 谱密度函数

通过移动 $M_2$ ,改变 $\Delta$ 获得 $W(\Delta)$ ,再通过反傅里叶变换计算出 $I_0(k)$ 。



钠光灯作光源时,记录下的强度函数及其相应的光谱图

# 光纤陀螺

闭合光路中相向传输的两束光发生干涉,

两束光相位差与转速成正比。

$$\delta = \frac{2\pi LD}{\lambda c} \cdot \Omega$$

典型应用:光纤陀螺 (光纤角速度传感器)



光纤陀螺基本结构



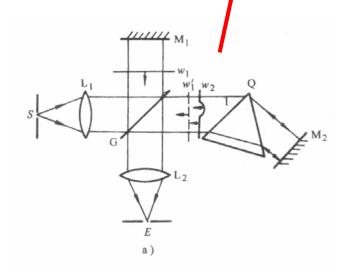
信号处理电路

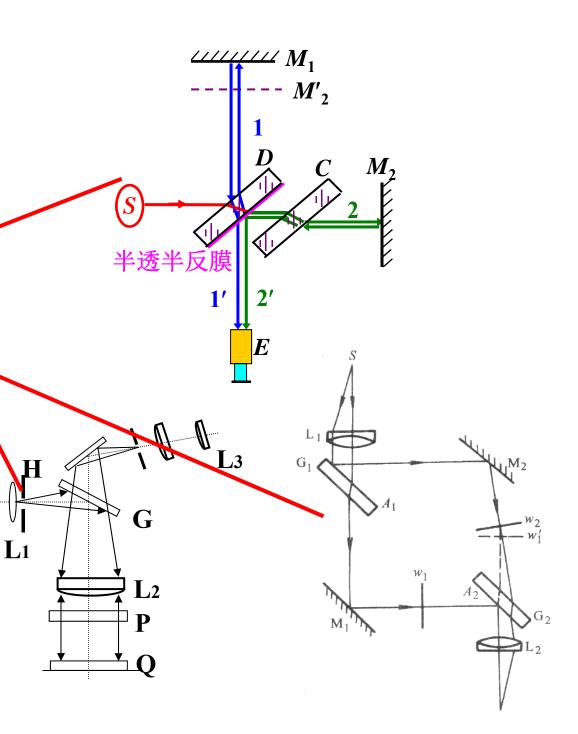
光纤环

光纤陀螺实物

# 复习

- 1、斐索干涉仪
- 2、迈克耳逊干涉仪
- 3、泰曼-格林干涉仪
- 4、马赫一曾德干涉仪





# 作业

• 第376页21、22题